

産総研未公開特許出願情報

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、知的財産部 技術移転室にご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研知的財産部技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo-ml(@aist.go.jp を付けてください)

2014年 1月分 (19件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
1	特願2013-254505	2013/12/9	サブサンプリング装置及び方法	神 裕介
2	特願2014-001364	2014/1/8	進行方向推定装置及び進行方向推定方法	興梠 正克
3	特願2014-002829	2014/1/10	共鳴トンネルダイオード素子及び不揮発性メモリ	永瀬 成範
4	特願2014-003230	2014/1/10	反応器内の固体内容物観察装置	安田 肇
5	特願2014-003358	2014/1/10	ナノカーボン高分子複合体の製造方法及び該方法で製造されたナノカーボン高分子複合体	張 民芳
6	特願2014-004933	2014/1/15	ヒトFasリガンド細胞外ドメイン部位特異的化学修飾体	村木 三智郎
7	特願2014-006128	2014/1/16	照明方法および照明装置	中川 誠司
8	特願2014-006763	2014/1/17	太陽電池の製造方法及び太陽電池	柴田 肇
9	特願2014-007082	2014/1/17	MALDI質量分析用界面活性型マトリックス	井村 知弘
10	特願2014-007511	2014/1/20	蛍光ランプ種類識別装置および識別方法	西須 佳宏
11	特願2014-008905	2014/1/21	熱量検出器及び光検出器を用いた放射能絶対測定装置	佐藤 泰
12	特願2014-010411	2014/1/23	非接触温度測定方法および測定装置	山田 善郎
13	特願2014-010509	2014/1/23	認知機能評価装置、方法、システム及びプログラム	長谷川 良平
14	特願2014-011475	2014/1/24	接触型又は非接触型スイッチ及び装置	杉野 卓司

2014年 1月分 (19件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
15	特願2014-012308	2014/1/27	パッケージ形成方法	倉島 優一
16	特願2014-012420	2014/1/27	核酸増幅装置及び核酸増幅方法	淵脇 雄介
17	特願2014-013577	2014/1/28	顕微鏡用試料担持片の作製方法およびその装置	黒河 明
18	特願2014-013730	2014/1/28	多孔質構造体の製造方法及び製造装置	寺岡 啓
19	特願2014-015617	2014/1/30	マイクロ波照射による、高感度に毒素等を検出するための糖鎖チップの作製方法	鶴沢 浩隆